


Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów scalonych, na płytce (3) podłożową z krzemu, poddaną wcześniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym do wykonania układu mikroelektronicznego **znamienny tym**, że wykonuje się naniesienie rozpylaniem jonowym (6) warstwy (1) materiału o składzie $(\text{FeCoZr})_{45,7}(\text{CaF}_2)_{54,3}$ w atmosferze argonu w zakresie ciśnień od 10^{-2} Pa do 10^{-1} Pa.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Tomasz Milczek
Nr ew. 2796

POLITECHNIKA LUBELSKA
Biurowo Rzecznika Patentowego
ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin
tel.: 81-538 41 30